

使用停止機器（8月11日～9月20日）

測定機器

	機器名称	場所	担当
1	D16	ビデオマイクロ装置	管理棟4階 ②

設計機器

	機器名称	場所	担当
2	I12	プリント基板試作装置	管理棟4階 ③

計測・観測機器

	機器名称	場所	担当
3	M02	デジタルオシロスコープ	管理棟4階 ③
4	M04	デジタルマルチメーター	管理棟4階 ④
5	M06	レコーダー	管理棟4階 ④
6	M07	抵抗率計	管理棟4階 ④
7	M08	インピーダンスアナライザ	管理棟4階 ③
8	M09	高周波波形観測装置	管理棟4階 ③
9	M11	精密級ダブルブリッジ	管理棟4階 ④
10	M12	小型分光スペクトロメーター	管理棟4階 ③
11	M13	紫外線強度計	管理棟4階 ③
12	M14	分光放射輝度計	管理棟4階 ③
13	M15	デジタル照度計	管理棟4階 ③
14	M16	ベクトルネットワークアナライザー	管理棟4階 ③
15	M17	多点照度計	管理棟4階 ③
16	M18	分光放射照度計	管理棟4階 ③
17	M19	リアルタイムスペクトルアナライザー	管理棟4階 ③
18	M21	広帯域オシロスコープ	管理棟4階 ③
19	M22	USBコンプライアンステストシステム	管理棟4階 ③

電気、電磁環境機器

	機器名称	場所	担当
20	L02	高周波ノイズシミュレーター	管理棟4階 ③
21	L04	静電気障害試験器	管理棟4階 ③
22	L08	ファストトランジェントバースト試験器	管理棟4階 ③
23	L09	電源周波数磁界発生器	管理棟4階 ③
24	L10	シールドルーム	管理棟4階 ③
25	L13	伝導イミュニティ自動試験システム	管理棟4階 ③
26	L15	雷サージ試験装置(IEC対応)	管理棟4階 ③
27	L16	高調波・フリッカ測定システム	管理棟4階 ③
28	L17	空間電磁界可視化システム	管理棟4階 ③
29	L18	電源電圧変動イミュニティ試験システム	管理棟4階 ③

発生器

	機器名称	場所	担当
30	N01	パルスジェネレーター	管理棟4階 ④
31	N03	直流定電圧電流発生器	管理棟4階 ④
32	N04	交流電圧電流発生器	管理棟4階 ④
33	N05	交流安定化電源装置	管理棟4階 ④
34	N06	直流電源装置	管理棟4階 ③
35	N07	交流電子負荷装置	管理棟4階 ④
36	N08	直流電子負荷装置	管理棟4階 ④

<記載凡例および連絡先>

甲府技術支援センター	055-243-6111(代)
②: 研磨・宝飾科	055-243-6127
③: 電子応用科	055-243-6144
④: システム開発科	055-243-6126